

ГРАФІК ПІДКЛЮЧЕНЬ ДО ВІДЕОЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПОСТЕРНОГО ЗАХИСТУ

Відділення: Інженерія та матеріалознавство

Секція: Технології виробництва

ДАТА: 18.02.2025

УВАГА! Учасники підключаються до конференції за 5 хв. до зазначеного часу та очікують початку захисту у залі очікування

№ з/п	ЧАС ПІДКЛЮЧЕННЯ	ПІБ УЧАСНИКА	ЗАКЛАД ОСВІТИ	КЛАС
1	15:00	Грінченко Ярослав Віталійович	Природничо-науковий лицей № 145	8
2	15:20	Журавель Тетяна Олександрівна	Політехнічний лицей НТУУ «КПІ»	9
3	15:40	Клименко Олексій Андрійович	Лицей №252 імені Василя Симоненка	9
4	16:00	Коваль Поліна Юріївна	Політехнічний лицей НТУУ «КПІ»	9
5	16:20	Волошин Тимофій Дмитрович	Лицей № 142	10
6	16:40	Коваль Богдан Сергійович	Політехнічний лицей НТУУ «КПІ»	10
7	17:00	Муляр Нікіта Олександрович	Лицей № 142	10
8	17:20	Тащі Софія Сергіївна	Лицей N89 імені Григорія Цехмістренка	10 А
9	17:40	Яджи Алміла	Лицей № 142	10
10	18:00	Деменев Петро Сергійович	Лицей «Наукова зміна»	11
11	18:20	Мельник Владислав Андрійович	Київський військовий лицей імені Івана Богуна	11